

Echipament pentru fabricarea prin pulverizare in camp magnetron de straturi subtiri din materiale dielectrice si semiconductoare cu aplicatie in medicina si opto-electronica.

I.D.: 14544873

Data publicarii	19.08.16	Coduri CPV	42942200 51430000 80510000
-----------------	----------	------------	----------------------------

Termenul limita pentru depunere: 21.09.16 16:00

Descriere: Furnizarea, instalarea si punerea in functiune cu instruirea personalului autoritatii contractante a unui echipament pentru fabricarea prin pulverizare in camp magnetron de straturi subtiri din materiale dielectrice si semiconductoare cu aplicatie in medicina si opto-electronica.
